BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-289269 (P2002-289269A)

(43)公開日 平成14年10月4日(2002.10.4)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

HO1M 14/00

H01L 31/04

H01M 14/00 H01L 31/04 P 5F051

P 0F001

Z 5H032

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 11 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特顧2001-85338(P2001-85338)

平成13年3月23日(2001.3.23)

(71)出願人 000003609

株式会社豊田中央研究所

爱知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番

地の1

(71)出願人 000000011

アイシン精機株式会社

愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地

(72)発明者 加藤 直彦

愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番

地の1 株式会社豊田中央研究所内

(74)代理人 100088155

弁理士 長谷川 芳樹 (外3名)

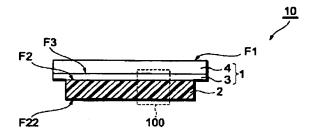
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 色素増感型太陽電池用光電極の製造方法及び色素増感型太陽電池の製造方法

(57)【要約】

【課題】 優れた光電変換効率を得ることができる色素 増感型太陽電池用光電極の製造方法及び色素増感型太陽 電池の製造方法を提供すること。

【解決手段】 受光面F2を有する半導体電極2と、当該半導体電極の受光面上に隣接して配置された透明電極1とを有する色素増感型太陽電池用光電極10の製造方法であって、水中又は電解質溶液中において、半導体電極の受光面とは反対側の裏面F22に、180~450nmの波長領域の電磁波を照射する表面処理工程と、表面処理工程により得られる半導体電極の裏面に増感色素 P2を吸着させる色素吸着工程と、を有することを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 受光面を有する半導体電極と、当該半導 体電極の前記受光面上に隣接して配置された透明電極と を有する色素増感型太陽電池用光電極の製造方法であっ て.

水中又は電解質溶液中において、前記半導体電極の前記 受光面とは反対側の裏面に、180~450 nmの波長 領域の電磁波を照射する表面処理工程と、

前記表面処理工程により得られる前記半導体電極の前記 裏面に増感色素を吸着させる色素吸着工程と、を有する ととを特徴とする色素増感型太陽電池用光電極の製造方

【請求項2】 受光面を有する半導体電極と、当該半導 体電極の前記受光面上に隣接して配置された透明電極と を有する色素増感型太陽電池用光電極の製造方法であっ

前記半導体電極を作用極とする電気化学セルを構成し、 水中又は電解質溶液中において、前記半導体電極にバイ アス電圧を印加しつつ、前記半導体電極の前記受光面と 磁波を照射する表面処理工程と、

前記表面処理工程により得られる前記半導体電極の前記 裏面に増感色素を吸着させる色素吸着工程と、を有する ことを特徴とする色素増感型太陽電池用光電極の製造方

【請求項3】 前記表面処理工程において、超音波を更 に照射することを特徴とする請求項1又は2に記載の色 素増感型太陽電池用光電極の製造方法。

【請求項4】 受光面を有する半導体電極と当該半導体 電極の前記受光面上に隣接して配置された透明電極とを 有する光電極と、対極とを有しており、前記半導体電極 と前記対極とが電解質を介して対向配置された色素増感 型太陽電池の製造方法であって、

前記光電極を請求項1~3の何れかに記載の色素増感型 太陽電池用光電極の製造方法により製造することを特徴 とする色素増感型太陽電池の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、色素増感型太陽電 池用光電極の製造方法及び色素増感型太陽電池の製造方 法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、地球温暖化やエネルギー問題に対 する関心の髙まりとともに太陽電池の様々な開発が進め られている。その太陽電池の中でも、色素増感型太陽電 池は使用する材料が安価であること、比較的シンプルな プロセスで製造できること等からその実用化が期待され ている。色素増感型太陽電池の実用化に向けて、そのエ ネルギー変換効率(発電効率)η(%)を向上させるた めの様々な検討がなされている。なお、色素増感型太陽 50 た。その結果、得られる光電極及びそれを備えた太陽電

電池のエネルギー変換効率 nは、下記式(1)で表され

 $\eta = 100 \times (V_{oc} \times I_{sc} \times F.F.) / I_{o} \cdots (1)$ ことで、下記式(1)中、[。は入射光強度 [。[mWc m-1]、V。は開放電圧[V]、I、は短絡電流密度[mA c m-1]、F.F.は曲線因子(Fill Facter)を示す。 【0003】上記の検討としては、例えば、特開200 0-285980号公報には、半導体電極の電解質に接 する側の面に対して酸化処理を施し、その後、当該面に 増感色素を吸着させることにより製造した光電極を備え ることにより、エネルギー変換効率ヵの向上を意図した 色素増感型太陽電池が提案されている。上記の酸化処理 の方法としては、酸化剤となる過酸化水素若しくは次亜 塩素酸塩を含む水溶液又は酸化剤となるオゾンを含む混 合ガスを利用する方法と、酸化剤又は酸化剤となる活性 酸素種の源となる酸素を含む雰囲気中(空気中等)にお いて紫外線を照射する方法が提案されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、本発明 は反対側の裏面に、180~450mmの波長領域の電 20 者らは、上記の特開2000-285980号公報に記 載の処理を施した光電極を備えた色素増感型太陽電池で あっても以下に示す問題があり、十分なエネルギー変換 効率を得ることができず未だ不十分であるということを 見出した。

> 【0005】すなわち、過酸化水素若しくは次亜塩素酸 塩の水溶液に半導体電極を浸漬して酸化処理を行った後 に増感色素を吸着させる場合には、半導体電極の表面自 体を酸化して当該表面の微細構造を変化させることはで きるが、当該表面に存在している光電変換反応を阻害す る有機化合物等の不純物を除去することが十分にできな いという問題点があった。。半導体電極の表面に残存す る不純物を十分に除去できないと、エネルギー変換効率 が著しく低下してしまう。また、次亜塩素酸塩を用いる 場合には、処理後において、次亜塩素酸塩を構成する金 属カチオン成分(例えば、ナトリウム等のアルカリ金属 成分) が残存し、これを十分に除去することが困難なた め、エネルギー変換効率が低下してしまっていた。

> 【0006】更に、酸素を含む雰囲気中において紫外線 を照射する場合にも、半導体電極の表面自体を酸化して 当該表面の微細構造を変化させることはできるが、当該 表面に存在している光電変換反応を阻害する有機化合物 或いは無機化合物等(硝酸化合物等)の不純物を除去す ることが十分にできないという問題点があった。また、 この場合、紫外線が過剰に照射されると、酸素の還元生 成物(酸素アニオン)が生成しこれが半導体電極の表面 に残存してしまう場合があった。このように酸素の還元 生成物が半導体電極の表面に残存していると、酸化処理 を行った後に増感色素を吸着させた際に、酸素の還元生 成物と増感色素とが反応してしまうという問題点があっ

3

池の初期特性や耐久性 (寿命) が著しく低下してしま う。

【0007】本発明は、上記従来技術の有する課題に鑑みてなされたものであり、優れた光電変換効率を得ることができる色素増感型太陽電池用光電極の製造方法及び色素増感型太陽電池の製造方法を提供することを目的とする。

[8000]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意研究を重ねた結果、半導体電極の表面 10 の酸化反応を、当該表面に特定の波長領域の電磁波を照射しつつ水中又は電解質溶液中において行うことが、得られる光電極の光電変換効率の向上を図る上で有効であるということを見出し、本発明に到達した。

【0009】すなわち、本発明は、受光面を有する半導体電極と、当該半導体電極の受光面上に隣接して配置された透明電極とを有する色素増感型太陽電池用光電極の製造方法であって、水中又は電解質溶液中において、半導体電極の受光面とは反対側の裏面に、180~450 nmの波長領域の電磁波を照射する表面処理工程と、表 20面処理工程により得られる半導体電極の裏面に増感色素を吸着させる色素吸着工程と、を有することを特徴とする色素増感型太陽電池用光電極の製造方法を提供する。【0010】色素増感型太陽電池を構成した際に電解質

に接触することになる上記の半導体電極の裏面に対し て、上記液中において当該半導体電極を構成する半導体 材料のバンドギャップに相当するエネルギーよりも高い エネルギー (光子エネルギー)を有する上記波長範囲の 電磁波を照射すると、当該裏面には光により誘起された 電子及び正孔(ホール)が生成する。この光生成ホール は酸化力が高いので、半導体電極の裏面において、半導 体材料に含まれる有機化合物、無機化合物等の不純物及 び水を酸化することが可能である。一方、光生成電子は 還元力が高いので、液中の水分子を直接還元するか又は 水分子の電離により生成する水素イオンを還元して水素 ガスを発生させたり、酸素を還元して酸素アニオンを生 成させたりする。また、本発明では、液相において表面 処理の反応を進行させるので酸素アニオンの生成量が少 なく、先に述べたような酸素アニオンと増感色素との反 応を低減することができる。そして、上記の光触媒作用 により、半導体電極を構成する半導体材料に含まれる光 電変換反応を阻害する不純物を十分に酸化除去すること ができるので、優れた光電変換効率を有する色素増感型

【0011】なお、本明細書において、「半導体電極の 裏面」とは、上記のように半導体電極を有する光電極を 用いて色素増感型太陽電池を構成した際の半導体電極の 電解質に接触することになる側の面を示す。

太陽電池用光電極を得ることができる。

【0012】また、本発明は、受光面を有する半導体電 極と、当該半導体電極の受光面上に隣接して配置された 50

透明電極とを有する色素増感型太陽電池用光電極の製造方法であって、半導体電極を作用極とする電気化学セルを構成し、水中又は電解質溶液中において、半導体電極にバイアス電圧を印加しつつ、半導体電極の受光面とは反対側の裏面に、180~450nmの波長領域の電磁波を照射する表面処理工程と、表面処理工程により得られる半導体電極の裏面に増感色素を吸着させる色素吸着工程と、を有することを特徴とする色素増感型太陽電池用光電極の製造方法を提供する。

[0013] この製造方法の場合にも、先に述べた製造方法と同様に、液中において上記波長範囲の電磁波を照射することにより、半導体電極を構成する半導体材料に含まれる光電変換反応を阻害する不純物を十分に酸化除去することができるので、優れた光電変換効率を有する色素増感型太陽電池用光電極を得ることができる。更に、この製造方法の場合には、上記波長範囲の電磁波を照射する際に、半導体電極を作用極とする電気化学セルを構成し、当該半導体電極にバイアス電圧を印加するので、半導体電極を構成する半導体材料に含まれる光電変換反応を阻害する不純物を効率よくかつより確実に酸化除去することができる。

【0014】なお、この場合の「電気化学セル」とは、 光電極を構成する半導体電極を作用極とするものであれ ば特に限定されるものではなく、例えば、作用極(半導 体電極)と参照電極を兼ねる対極とから構成されるいわ ゆる2極系の電気化学セルでもよく、作用極と、参照電 極と、対極とから構成されるいわゆる3極系の電気化学 セルでもよい。何れの電気化学セルにおいても、半導体 電極に印加するバイアス電圧を調節することにより、半 導体電極の裏面を酸化反応が選択的に進行する反応場と し、対極を還元反応が選択的に進行する反応場とすると とができる。そのため、半導体電極の裏面において酸化 反応と還元反応が同時に進行してしまう電磁波を照射す るのみの場合に比較し、上記不純物を効率よくかつより 確実に酸化除去することができる。しかし、参照電極に 対する作用極の電位をより精密に制御し所望の酸化反応 をより選択的かつ確実に進行させる観点から、3極系の 電気化学セルを用いることが好ましい。

【0015】また、「半導体電極にバイアス電圧を印加する」とととは、電気化学セルにおいて、参照電極の電位に対して作用極の電位を上記不純物の酸化反応を進行させることが可能な電位に調節することを示す。ここで、バイアス電圧とは、作用極の電位から参照電極の電位を差し引いた値を示す。このときの参照電極も特に限定されるものではなく、電気化学セルに使用する電解質溶液等に応じて適宜使用可能なものを選択することができる。例えば、標準水素電極(以下、SHEという)、銀ー塩化銀電極(以下、「Ag-AgCl」と記載する)、カロメル電極等の公知の電極を使用することができる。

【0016】更に、上記不純物の酸化反応を進行させる ととが可能な作用極(半導体電極)の電位の範囲は使用 する半導体電極を構成する半導体材料、当該半導体材料 に含まれる不純物、使用する参照電極により適宜決定さ れる。例えば、電磁波を照射しながら参照電極に対する 半導体電極の電位を変化させることにより、上記不純物 の酸化可能な電位範囲を実験的に求めてもよく(後述の 図6を参照)、可能な場合には使用する半導体電極上で の上記不純物の酸化反応の過電圧と、上記不純物の酸化 還元電位等の熱力学的データから理論的に求めてもよ い。例えば、半導体電極を構成する半導体材料が酸化チ タンであり、参照電極がAg-AgC1電極([C 1-]:飽和、例えば飽和KC1水溶液)の場合には、 作用極の電位は-0.5~1.5V vs. Ag-Ag C1が好ましく、-0.3~+1.5Vvs.Ag-A gClがより好ましい。

【0017】ここで、本発明においては、上述の2つの 製造方法の何れにおいても、表面処理工程において半導 体電極の裏面に照射する電磁波の波長が180 n m以上 が好ましく、半導体電極の裏面に照射する電磁波の波長 20 が450mmを超えると、光触媒機能が発現せず、その 効果が現れない。そして、上記と同様の観点から、半導 体電極を構成する半導体材料が酸化チタンの場合には、 半導体電極の裏面に照射する電磁波の波長は、180~ 450nmであることがより好ましく、250~400 nmであることが更に好ましい。

【0018】また、本発明においては、上述の2つの製 造方法の何れにおいても、表面処理工程において、超音 波を更に照射することが好ましい。これにより、半導体 電極の裏面において、半導体材料に含まれる光電変換反 30 応を阻害する不純物から生成する酸化生成物の液(水又 は電解質溶液)のバルク中への拡散等をよりスムーズに 行うことができるようになるので、上記不純物を更に効 率よくかつより確実に酸化除去することができる。

【0019】更に、本発明は、受光面を有する半導体電 極と当該半導体電極の受光面上に隣接して配置された透 明電極とを有する光電極と、対極とを有しており、半導 体電極と対極とが電解質を介して対向配置された色素増 感型太陽電池の製造方法であって、光電極を、前述した 本発明の色素増感型太陽電池用光電極の製造方法により 製造することを特徴とする色素増感型太陽電池の製造方 法を提供する。

【0020】とのように、前述した色素増感型太陽電池 用光電極の製造方法により製造した光電極を用いること により、優れたエネルギー変換効率を有する色素増感型 太陽電池を製造することができる。

[0021]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら本発明 の色素増感型太陽電池用光電極の製造方法及び色素増感 型太陽電池の製造方法ついて詳細に説明する。なお、以 50 定されるものではなく、酸化物半導体、硫化物半導体等

下の説明では、同一または相当部分には同一符号を付 し、重複する説明は省略する。

【0022】先ず、本発明により製造される色素増感型 太陽電池用光電極及び色素増感型太陽電池の基本構成に ついて説明する。図1は、本発明の色素増感型太陽電池 用光電極の製造方法により製造される光電極の一例を示 す模式断面図である。また、図2は、図1に示す領域1 00の部分の模式拡大断面図である。更に、図3は、本 発明の色素増感型太陽電池の製造方法により製造される 色素増感型太陽電池の一例を示す模式断面図である。 【0023】図1に示す色素増感型太陽電池用光電極1

0は、主として、受光面F2を有する半導体電極2と、 当該半導体電極2の受光面F2上に隣接して配置された 透明電極1ととから構成されている。また、図3に示す 色素増感型太陽電池20は、主として、図1に示した光 電極10と、対極CEと、スペーサーSにより光電極1 0と対極CEとの間に形成される間隙に充填された電解 質Eとから構成されている。そして、光電極1の半導体 電極2は、その裏面F22の側において電解質Eと接触 している。

【0024】この色素増感型太陽電池20は、透明電極 1を透過して半導体電極2に照射される光によって半導 体電極2内において電子を発生させる。そして、半導体 電極2内において発生した電子は、透明電極1に集めら れて外部に取り出される。

【0025】透明電極1の構成は特に限定されるもので はなく、通常の色素増感型太陽電池に搭載される透明電 極を使用できる。例えば、図1及び図3の透明電極1 は、ガラス基板等の透明基板4の半導体電極2の側に光 を透過させるいわゆるための透明導電膜3をコートした 構成を有する。この透明導電膜3としては、液晶パネル 等に用いられる透明電極を用いればよい。例えば、フッ 素ドープSn〇₂コートガラス、ITOコートガラス、 ZnO:Alコートガラス等が挙げられる。また、メッ シュ状、ストライプ状など光が透過できる構造にした金 属電極をガラス基板等の基板4上に設けたものでもよ

【0026】透明基板4としては、液晶パネル等に用い られる透明基板を用いてよい。具体的には透明なガラス 基板、ガラス基板表面を適当に荒らすなどして光の反射 を防止したもの、すりガラス状の半透明のガラス基板な ど光を透過するものが透明基板材料として挙げられる。 なお、光を透過するものであれば材質はガラスでなくて もよく、透明プラスチック板、透明プラスチック膜、無 機物透明結晶体などでもよい。

【0027】図2に示すように、半導体電極2は、主と して多孔質半導体粒子P1とこの多孔質半導体粒子P1 の表面に吸着された増感色素P2とから構成されてい る。との半導体電極2の構成材料となる半導体は特に限

を使用することができる。酸化物半導体としては、例え U. TiO, ZnO, SnO, Nb,O, In,O, WO,, ZrO,, La,O,, Ta,O,, SrTiO,, BaTiO,等を用いることができる。硫化物半導体と しては、例えば、CdS等を用いることができる。ま た、上記の半導体の他に、Si,GaAs等も用いるこ とができる。

【0028】また、半導体電極2内に含有させる増感色 素P2は特に限定されるものではなく、可視光領域およ び/または赤外光領域に吸収を持つ色素であればよい。 この増感色素P2としては、金属錯体や有機色素等を用 いることができる。金属錯体としては銅フタロシアニ ン、チタニルフタロシアニン等の金属フタロシアニン、 クロロフィルまたはその誘導体、ヘミン、ルテニウム、 オスミウム、鉄及び亜鉛の錯体(例えばシスージシアネ ートービス(2、2'ービビリジルー4、4'ージカル ボキシレート)ルテニウム(II))等が挙げられる。 有機色素としては、メタルフリーフタロシアニン、シア ニン系色素、メタロシアニン系色素、キサンテン系色 素、トリフェニルメタン系色素等を用いることができ る。

【0029】更に、半導体電極2の厚みは、5~30 µ mであることが好ましく、 $5\sim15\mu m$ であることがよ り好ましく、8~13μmであることが更に好ましい。 半導体電極の厚みが5μπ未満となると、色素吸着量が 少なくなり光を有効に吸収できなくなる傾向が大きくな る。一方、半導体電極の厚みが30μmを超えると、電 気抵抗が大きくなり半導体に注入されたキャリアの損失 量が多くなるとともに、イオン拡散抵抗が増大して、光 励起されて半導体への電子注入を果した後の色素に対す る」からの電子注入によって」、の対極への搬出が阻 害され、電池の出力特性が低下する傾向が大きくなる。 【0030】また、対極CEは、特に限定されるもので はなく、例えば、シリコン太陽電池、液晶パネル等に通 常用いられている対極と同じものを用いてよい。例え ば、前述の透明電極1と同じ構成を有するものであって もよく、透明電極1と同様の透明導電膜3上にP t 等の 金属薄膜電極を形成し、金属薄膜電極を電解質Eの側に 向けて配置させるものであってもよい。また、透明電極 1の透明導電膜3に白金を少量付着させたものであって 40 もよく、白金などの金属薄膜、炭素などの導電性膜など であってもよい。

【0031】更に、電解質Eの組成も光励起され半導体 への電子注入を果した後の色素を還元するための酸化還 元種を含んでいれば特に限定されないが、「一/」、一等 の酸化還元種を含むヨウ素系レドックス溶液が好ましく 用いられる。具体的には、「一/」、「系の電解質はヨウ 素のアンモニウム塩あるいはヨウ化リチウムとヨウ素を 混合したものなどを用いることができる。その他、Br 「/Br」、系、キノン/ハイドロキノン系などのレドッ

クス電解質をアセトニトリル、炭酸プロピレン、エチレ ンカーボネートなどの電気化学的に不活性な溶媒(およ びこれらの混合溶媒)に溶かしたものも使用できる。 【0032】また、スペーサーSの構成材料は特に限定 されるものではなく、例えば、シリカビーズ等を用いる ことができる。

【0033】次に、図1の色素増感型太陽電池用光電極 10及び色素増感型太陽電池20を例として本発明の色 素増感型太陽電池用光電極の製造方法及び色素増感型太 陽電池の製造方法について説明する。

【0034】先に述べたように、本発明の色素増感型太 陽電池用光電極の製造方法は、1)水中又は電解質溶液 中において、半導体電極の受光面とは反対側の裏面に、 180~450mmの波長領域の電磁波を照射する表面 処理工程(以下、「表面処理工程1」という)、又は、 2) 半導体電極を作用極とする電気化学セルを構成し、 水中又は電解質溶液中において、半導体電極にバイアス 電圧を印加しつつ、半導体電極の受光面とは反対側の裏 面に、180~450mmの波長領域の電磁波を照射す る表面処理工程(以下、「表面処理工程2」という) と、これらのいずれか一方の表面処理工程を経て得られ る半導体電極の裏面F22に増感色素を吸着させる色素 吸着工程とを有している。

【0035】本発明の色素増感型太陽電池用光電極の製 造方法は、上記の表面処理工程1又は表面処理工程2と 色素吸着工程を有していればよく、他の製造工程は特に 限定されない。また、本発明の色素増感型太陽電池の製 造方法は、上記の色素増感型太陽電池用光電極の製造方 法により製造した光電極を用いて色素増感型太陽電池を 製造する方法であれば他の製造工程は特に限定されな 64

【0036】以下、表面処理工程1又は表面処理工程2 に使用するための増感色素を吸着させていない光電極 1 0の製造方法の例について説明する。

【0037】先ず、透明電極1を製造する場合は、ガラ ス基板等の基板4上に先に述べたフッ素ドープSn〇, 等の透明導電膜3をスプレーコートする等の公知の方法 を用いて形成することができる。

【0038】次に、透明電極1の透明導電膜3上にTi O, 等の半導体を膜状に蒸着させることにより半導体電 極2を形成することができる。透明導電膜3上に半導体 を膜状に蒸着させる方法としては公知の方法を用いるこ とができる。例えば、電子ビーム蒸着、抵抗加熱蒸着、 スパッタ蒸着、クラスタイオンビーム蒸着等の物理蒸着 法を用いてもよく、酸素等の反応性ガス中で金属等を蒸 発させ、反応生成物を透明導電膜3上に堆積させる反応 蒸着法を用いてもよい。更に、反応ガスの流れを制御す る等してCVD等の化学蒸着法を用いることもできる。 【0039】次に、透明導電膜3上に半導体電極2とな

50 る半導体蒸着膜を形成した後、必要に応じてこの半導体

10

蒸着腹に所定の温度条件のもとで熱処理を加え、相転移させてもよい。これにより、例えば、半導体蒸着腹がアモルファス相の状態で形成された場合、これを結晶化させ、アナターゼ相にすることができる。その結果、結晶化による明瞭なバンド構造の形成、半導体の結晶粒成長及びそれに伴った結晶粒間の結合性向上等により、色素から半導体への電子の注入効率が向上されるか、或いは半導体蒸着膜内における電子の移動が容易となり、エネルギー変換効率を更に向上させることができる。更に、上記の熱処理を非酸化性雰囲気において行なうと、酸素欠陥量の多い半導体蒸着膜とすることができ、半導体蒸着膜の電気伝導度が高くなりエネルギー変換効率を更に向上させることができる。

【0040】また、透明電極1の透明導電膜3上に半導 体電極2を形成する他の方法としては、以下の方法があ る。すなわち、先ず、酸化チタン等の多孔質半導体粒子 P1 (粒子の平均粒径が1~1000nm程度、好まし くは1~100nmのもの)を分散させた分散液を調製 する。この分散液の溶媒は水、有機溶媒、または両者の 混合溶媒など多孔質半導体粒子P1を分散できるものな 20 **ら特に限定されない。また、分散液中には必要に応じて** 界面活性剤、粘度調節剤を加えてもよい。次に、分散液 を透明電極1の透明導電膜3上に塗布し、次いで乾燥す る。このときの塗布方法としてはバーコーター法、印刷 法などを用いることができる。そして、乾燥した後、空 気中、不活性ガス或いは窒素中で加熱、焼成して半導体 電極2 (多孔質半導体膜)を形成する。このときの焼成 温度は300~800℃が好ましい。焼成温度が300 ℃未満であると多孔質半導体粒子Pl間の固着、基板へ の付着力が弱くなり十分な強度がでなくなる。焼成温度 30 が800℃を超えると半導体粒子P1間の固着が進み、 半導体電極2 (多孔質半導体膜) の表面積が小さくな る。

【0041】次に、本発明における表面処理工程1につ いて説明する。図4は、上述の表面処理工程1の一例を 示す工程図である。図4に示すように、表面処理工程1 においては、180~450nmの波長領域の電磁波を 透過可能な容器30に、電解質溶液E10を入れ、更に これに増感色素P2を含有していない光電極10を浸漬 する。そして、電解質溶液E10中に超音波USを照射 40 しながら、光電極10を構成する半導体電極2の裏面F 22に向けて180~450nmの波長領域の電磁波を 照射する。これにより、半導体電極2の裏面F22にお いて、半導体電極2中に含まれる光電変換反応を阻害す る有機物等の不純物 [2(R)が酸化され、二酸化炭素 など酸化生成物 [2(0x)となり、当該半導体電極2 中から電解質溶液ElO中に除去される。なお、このと き、裏面F22上では電解質溶液E10中の水の酸化反 応も起こり、酸素が発生する場合がある。

【0042】上記電磁波の光源としては、例えば、メタ 50 の大半が対極CE10に流れるとともに、電位制御回路

ハライドランプ、太陽光、高圧水銀灯、キセノンランプ等が挙げられる。また、上記裏面F22の見かけの単位面積当たりに照射する電磁波の照射強度は1mW/cm²~50W/cm²であることが好ましい。照射強度が1mW/cm²未満であると酸化反応が十分に進行しないおそれがある。一方、また、照射強度が50W/cm²を超えると、電解質が加熱されて蒸発するおそれがある。この表面処理工程1を行なうときの処理温度は、5~100℃であることが好ましく、40~80℃であることがより好ましい。処理温度が100℃を超えると過度の酸化反応が起き、処理温度が5℃未満であると酸化反応が十分に進行しないおそれがある。

【0043】また、超音波USの発振源としては、例えば、超音波ホモジナイザ、超音波洗浄機等が挙げられる。また、半導体電極照射面積の観点から、超音波USの発振出力は10~500Wであることが好ましく、20~200Wであることが好ましい。更に、キャビティー発生の観点から、超音波USの周波数は20~150kHzであることが好ましい。なお、先に述べたようにこの表面処理工程1においては、超音波US10を照射せず、上記電磁波のみ照射してもよい。

【0044】また、電解質溶液E10は光電変換反応を阻害する不純物を十分に除去してあるものであれば特に限定されず、例えば、アセトニトリル、プロビレンカーボネートを使用することができる。また、アセトニトリル、プロビレンカーボネート等にイオン交換水を混合した液を使用してもよい。更に、先に述べたようにこの表面処理工程1においては、電解質溶液E10のかわりにイオン交換水などの水を用いてもよい。

【0045】次に、本発明における表面処理工程2の一例について説明する。図5は、表面処理工程2の一例を示す工程図である。図5に示すように、表面処理工程2においては、180~450nmの波長領域の電磁波を透過可能な容器32に、電解質溶液E20を入れる。そして、ボテンシオスタット40にそれぞれ接続された参照電極REと、対極CE10と、増感色素P2を含有していない光電極10とを電解質溶液E20内に浸漬し、光電極10(半導体電極2)を作用極とする電気化学セル50を構成する。

0 【0046】そして、ポテンシオスタット40を作動させて半導体電極2にバイアス電圧を印加しつつ、電解質溶液E10中に超音波USを照射しながら、光電極10を構成する半導体電極2の裏面F22に向けて180~450nmの波長領域の電磁波を照射する。ポテンシオスタット40内には参照電極REと光電極10(半導体電極2)とが接続された電位制御回路と、光電極10(半導体電極2)と対極CE10とが接続された電流測

(半導体電極2)と対極CE10とが接続された電流測定回路とが備えられている。これにより、半導体電極2の裏面において主として起こる酸化反応に対応する電流の大半が対極CF10に流わるとともに、雪位制御回路

により参照電極REに対する光電極10(半導体電極2)の電位が所定のバイアス電圧値に応じて精密に制御される。

【0047】 これにより、半導体電極2の裏面F22において、半導体電極2中に含まれる光電変換反応を阻害する有機物等の不純物 I2(R)が酸化され、二酸化炭素など酸化生成物 I2(Ox)となり、当該半導体電極2中から電解質溶液E10中に除去される。なお、このとき、裏面F22上では電解質溶液E10中の水の酸化反応も起こり、酸素が発生する場合がある。一方、対極10CE上では、裏面F22上の酸化反応に対応する還元反応が進行し、例えば、電解質溶液E10中の水又は水素イオン等が還元されて水素等が発生する。

【0048】この表面処理工程2において、半導体電極2の裏面F22に照射する電磁波の照射条件(光源、照射強度)、処理温度、超音波USの照射条件(発振源、発振出力、周波数)等の条件は、上述の表面処理工程1と同様である。なお、この表面処理工程2においても、表面処理工程1と同様に超音波US10を照射せず、上記電磁波のみ照射してもよい。

【0049】また、ここでは、作用極(半導体電極2)と、参照電極REと、対極CE10とから構成されるいわゆる3極系の電気化学セル50を用いる場合について説明したが、表面処理工程2においては、作用極(半導体電極)と参照電極を兼ねる対極とから構成されるいわゆる2極系の電気化学セルをもちいてよい。

【0050】また、電解質溶液E10も、表面処理工程1と同様のものを使用することができる。更に、この表面処理工程2においても、表面処理工程1と同様に電解質溶液E10のかわりにイオン交換水などの水を用いて30もよい。

【0051】次に、本発明における色素吸着工程について説明する。色素吸着工程は、表面処理工程1又は表面処理工程2を経ることにより得られる半導体電極2(半導体蒸着膜)中に浸着法等の公知の方法により増感色素P2を含有させることにより色素増感型太陽電池用光電極10を完成させる工程である。増感色素P2は、上述の表面処理工程1又は表面処理工程2により、酸化処理が施された半導体電極2の裏面F22に付着(化学吸着、物理吸着または堆積など)させればよい。この付着40方法は、例えば色素を含む溶液中に半導体電極2の裏面F22を浸漬するなどの方法を用いることができる。この際、溶液を加熱し還流させるなどして増感色素の吸着、堆積を促進することができる。なお、このとき、色素の他に必要に応じて、銀等の金属やアルミナ等の金属酸化物を半導体電極2(半導体蒸着膜)中に含有させてもよい。

【0052】色素増感型太陽電池用光電極は、これを構 I)]を、その濃度が3×10⁻¹mol/Lとなるように成する半導体電極2(多孔質半導体膜)に吸着させる増 溶解し、ルテニウム錯体溶液を調製した。次に、この溶感色素P2の量、その結合状態、表面の微細構造等によ 50 液に半導体電極を浸漬し、80℃の温度条件のもとで8

ってその光電変換効率が左右されるが、上記の表面処理 工程1又は表面処理工程2を経ることにより、半導体電 極2の裏面F22は光電変換反応に有利な表面の微細構 造、増感色素P2の量、その結合状態を有している。 【0053】このようにして光電極10を作製した後 は、公知の方法により対極CEを作製し、これと光電極 10と、スペーサーSを図1に示すように組み上げて、 内部に電解質Eを充填し、色素増感型太陽電池20を完成させる。

[0054]

【実施例】以下、実施例及び比較例を挙げて本発明の色素増感型太陽電池用光電極の製造法及び色素増感型太陽電池の製造方法について更に詳しく説明するが、本発明はこれらの実施例に何ら限定されるものではない。

【0055】(実施例1)以下に示す手順により、図1に示した色素増感型太陽電池用光電極10と同様の構成を有する色素増感型太陽電池用光電極を作製し、更に、色素増感型太陽電池用光電極を用いて、図3に示した色素増感型太陽電池20と同様の構成を有する100mm20×100mmのスケールの色素増感型太陽電池を作製した。

【0056】先ず、TiO,粒子(平均粒径;25~2 00nm)を硝酸溶液に入れて撹拌することによりチタ ニアスラリーを調製した。次に、チタニアスラリーに増 粘剤としてセルロース系パインダーを加え、混練してペ ーストを調製した。一方、ガラス基板上にフッ素ドープ されたSn〇、導電膜(膜厚;500nm)を形成した 透明電極を準備した。そして、このSn〇ぇ導電膜上 に、上述のペーストをスクリーン印刷し、次いで乾燥さ せた。その後、空気中、450°Cの条件のもとで焼成し た。このスクリーン印刷と焼成とを繰り返すことによ り、SnO₂導電膜上にTiO₂からなる半導体電極(受 光面の面積;90mm×90mm、層厚;20μm)を 形成し、増感色素を含有していない光電極を作製した。 【0057】次に、上述の表面処理工程1に従って、上 記の半導体電極の裏面を酸化処理した。すなわち、図4 に示したように、先ずイオン交換水中に、上記光電極を 浸漬した。次いで、イオン交換水の温度を50℃に保持 し、超音波(出力;150♥、周波数;100KHz) を照射しつつ、半導体電極の裏面に向けて電磁波(光 源:500Wの高圧水銀ランプ、照射強度;100mW / c m²) を照射させた。

【0058】次に、酸化処理した半導体電極の裏面に色素を以下のようにして吸着させた。先ず、マグネシウムエトキシドで脱水した無水エタノールを溶媒としてこれにルテニウム錯体 [cis-Di(thiocyanato)-N,N'-bis(2, 2'-bipyridy]-4,4'dicarboxylic acid)-ruthenium(II)]を、その濃度が3×10⁻¹mol/Lとなるように溶解し、ルテニウム錯体溶液を調製した。次に、この溶液に半導体電極を浸漬し、80℃の温度条件のもとで8

 5 V v s. A g - A g C l を超えた電位領域におい て、半導体電極中の不純物が酸化除去されていることが わかる。そして、半導体電極の電位が0.2 V v s. A g-AgC1のとき、光電流が最大となり、この電位付 近において半導体電極中の不純物の酸化反応が最も効率

0時間放置した。これにより、半導体電極に色素となる ルテニウム錯体が約1.5×10-1mol/cm'で吸 着した。次に、開放電圧Vocを向上させるために、ル テニウム錯体吸着後の半導体電極をアセトニトリル溶液 に15分浸漬した後、25℃に保持した窒素気流中にお いて乾燥させ、光電極10を完成させた。

よく進行することがわかった。 【0064】 (実施例3) 半導体電極の裏面の酸化処理 を以下のようにして行ったこと以外は、実施例1と同様 の色素増感型太陽電池用光電極及び色素増感型太陽電池 を実施例1と同様の製法により作製した。

【0059】次に、対極として上記の光電極と同様の形 状と大きさを有する白金電極(Pt薄膜の厚さ;500 nm)、電解質Eとして、ヨウ素及びヨウ化リチウムを 含むヨウ素系レドックス溶液を調製した。更に、半導体 10 電極の大きさに合わせた形状を有するデュポン社製のス ペーサーS (商品名:「サーリン」)を準備し、図3に 示すように、光電極10と対極CEとスペーサーSを介 して対向させ、内部に上記の電解質を充填して色素増感 型太陽電池を完成させた。

【0065】半導体電極の裏面の酸化処理は、超音波を 照射しなかったこと以外は、実施例1と同様の条件のも とで行った。すなわち、先ずイオン交換水中に、実施例 1と同様の光電極を浸漬した。次いで、イオン交換水の 温度を50℃に保持し、半導体電極の裏面に向けて電磁 波(光源;500Wの高圧水銀ランプ、照射強度;10 OmW/cm²) を照射させた。

【0060】 (実施例2) 半導体電極の裏面の酸化処理 を上述の表面処理工程2に従って以下のようにして行っ たこと以外は、実施例1と同様の色素増感型太陽電池用 光電極及び色素増感型太陽電池を実施例1と同様の製法 により作製した。

【0066】(実施例4)半導体電極の裏面の酸化処理 を以下のようにして行ったこと以外は、実施例1と同様 の色素増感型太陽電池用光電極及び色素増感型太陽電池 を実施例1と同様の製法により作製した。

【0061】すなわち、図3に示したように、先ず、ポ テンシオスタットにそれぞれ接続された参照電極と、対 極と、増感色素を含有していない光電極とを硫酸ナトリ ウム水溶液中に浸漬し、光電極(半導体電極)を作用極 とする電気化学セルを構成した。なお、参照電極にはA g-AgC1電極([C1⁻]:飽和,飽和KC1水溶 液)を使用し、対極には白金線を使用した。そして、ポ テンシオスタットを作動させて、参照電極に対する半導 体電極の電位が0.2V vs. Ag-AgClとなる ように、半導体電極にバイアス電圧を印加しつつ、実施 30 例1と同様の条件で、半導体電極の裏面に向けて電磁波 を照射させた。

【0067】半導体電極の裏面の酸化処理は、超音波を 照射せず、イオン交換水のかわりに電解質溶液を使用し た以外は、実施例1と同様の条件のもとで行った。すな わち、先ず、電解質溶液として、硫酸ナトリウム水溶液 (溶質濃度; 0.1mo1/L)を調製し、この電解質 溶液中に、実施例1と同様の光電極を浸漬した。次い で、電解質溶液中の温度を50℃に保持し、半導体電極 の裏面に向けて電磁波(光源:500 ₩の高圧水銀ラン ブ、照射強度; 100mW/cm²) を照射させた。

【0062】ととで、上記の半導体電極の電位は、以下 に示す実験データにより予め求められた値であり、半導 体電極を構成する半導体材料 (TiO₂) に含まれる不 純物を十分に酸化除去することが可能な値である。以 下、不純物の酸化可能な半導体電極の電位範囲を求めた 実験データについて説明する。

【0068】 (実施例5)半導体電極の裏面の酸化処理 を以下のようにして行ったこと以外は、実施例1と同様 の色素増感型太陽電池用光電極及び色素増感型太陽電池 を実施例2と同様の製法により作製した。

【0063】図6は、実施例2の製造方法と同様の方法 により製造された光電極にバイアス電圧を変化させなが ら印加しつつ測定された、電磁波を照射した場合と電磁 波を照射しない場合とにおける光電極の電流-電位特性 曲線の一例を示すグラフである。なお、この場合も上記 と同様の構成のポテンシオスタットに接続された電気化 学セルを使用し、電磁波の照射条件も上記と同様にし た。図6に示すように、参照電極に対する半導体電極の **電位をマイナスの側からプラスの側に増加させた場合、** 半導体電極の電位が約-0.5Vvs.Ag-AgC1 を超えた電位領域から光電流が急激に増加していること が観測される。とのことから、半導体電極の電位が約- 50 型太陽電池用光電極及び色素増感型太陽電池を実施例 1

【0069】半導体電極の裏面の酸化処理は、超音波を 実施例1と同様の条件のもとで更に照射させたこと以外 は、実施例2と同様の条件のもとで行った。すなわち、 先ず、電解質溶液として、硫酸ナトリウム水溶液を調製 した。そして、ポテンシオスタットにそれぞれ接続され た参照電極と、対極と、増感色素を含有していない光電 極とを硫酸ナトリウム水溶液中に浸漬し、光電極を作用 極とする実施例2と同様の電気化学セルを構成した。そ して、ポテンシオスタットを作動させて、参照電極に対 する半導体電極の電位が0.2V vs. Ag-AgC 1となるように、半導体電極にバイアス電圧を印加しつ つ、実施例1と同様の条件で、半導体電極の裏面に向け て電磁波及び超音波を照射させた。

【0070】(比較例1)半導体電極の裏面の酸化処理 を行わなかったこと以外は、実施例1と同様の色素増感

と同様の製法により作製した。

【0071】(比較例2)半導体電極の裏面の酸化処理 において波長が650nmである波長の電磁波を照射し たこと以外は実施例1と同様の製法により実施例1と同 様の色素増感型太陽電池用光電極及び色素増感型太陽電 池を作製した。

【0072】なお、上記の比較例2の他に、半導体電極 の裏面の酸化処理において波長が450mmを超える範 囲の波長の電磁波を照射したこと以外は実施例1と同様 の製法により実施例 1 と同様の色素増感型太陽電池用光 10 電極及び色素増感型太陽電池を作製し後述の電池特性試 験をしたところ、その特性は上記の比較例2とほぼ同等 であった。

*【0073】[電池特性試験]電池特性試験を行ない、 実施例1~実施例5、比較例1~比較例2の色素増感型 太陽電池のネルギー変換効率πを測定した。電池特性試 験は、ソーラーシミュレータを用い、AMフィルターを 通したキセノンランプから1000W/m²の疑似太陽 光を照射することにより行った。I-Vテスターを用い て電流-電圧特性を測定し、開放電圧(Voc/V)、 短絡電流 (lsc/mA·cm-1)、曲線因子 (F.F.) 及びエネルギー変換効率 (カ/%)を求めた。その結果 を表1に示す。

[0074] 【表1】

	т		
'n	ıA	1	

	Voc (V)	Isc (mA/cm ²)	FF	効率の(%)
実施例 1	0.72	13	0.68	6.4
実施例 2	0.72	14	0.69	7
実施例 3	0.71	13.5	0.68	6.5
実施例 4	0.71	14	0.67	6.7
実施例 5	0.72	14	0.69	7.0
比較例 1	-0.68	12	0.67	5.5
比較例 2	0.68	11	0.67	5.0

【0075】表1に示した結果から明らかなように、実 施例1~実施例5色素増感型太陽電池のエネルギー変換 効率ヵは、それぞれに対応する比較例1~比較例2色素 増感型太陽電池のエネルギー変換効率ヵよりも高い値を 示した。

[0076]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 半導体電極を構成する半導体材料に含まれる光電変換反 応を阻害する不純物を十分に酸化除去することができる ので、優れた光電変換効率を有する色素増感型太陽電池 用光電極を得ることができる。また、優れた光電変換効 率を有する色素増感型太陽電池用光電極を用いることに より、優れたエネルギー変換効率を有する色素増感型太 陽電池を製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の色素増感型太陽電池用光電極の製造方 法により製造される光電極の一例を示す模式断面図であ 40

【図2】図1に示す領域100の部分の模式拡大断面図

【図3】本発明の色素増感型太陽電池の製造方法により 製造される色素増感型太陽電池の一例を示す模式断面図

【図4】本発明の色素増感型太陽電池用光電極の製造方

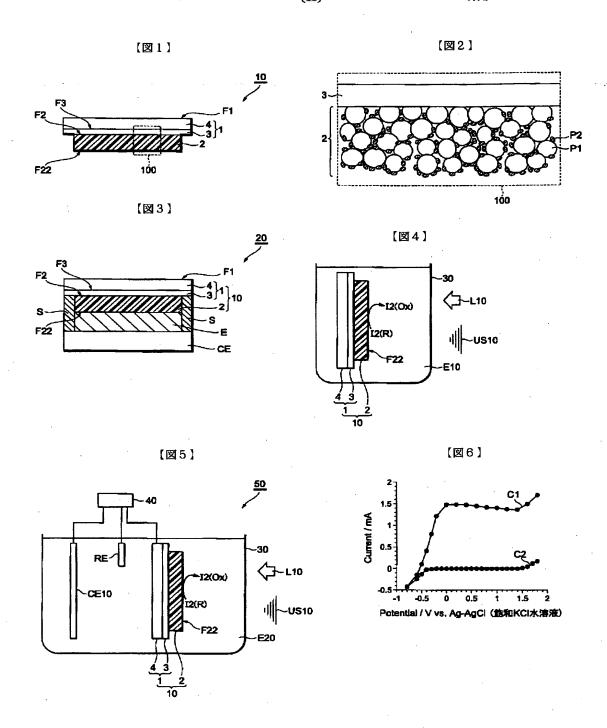
法の表面処理工程の一例を示す工程図である。

【図5】図4に示す表面処理工程の別の例を示す工程図

【図6】図5に示す表面処理工程において、光電極にバ イアス電圧を変化させながら印加しつつ測定した、電磁 波を照射した場合と電磁波を照射しない場合とにおける 光電極の電流-電位特性曲線の一例を示すグラフであ る。

【符号の説明】

1…透明電極、2…半導体電極、3…透明導電膜、4… 基板、10…色素增感型太陽電池用光電極,20…色素 増感型太陽電池、30,32…容器、40…ポテンシオ スタット、50…電気化学セル、100…色素増感型太 陽電池用光電極10の部分領域、C1…紫外線照射時に おける光電極の電流-電位特性曲線、C2…暗時におけ る光電極の電流-電位特性曲線、CE…色素増感型太陽 電池20の対極、CE10…電気化学セル50の対極、 E…色素増感型太陽電池20の電解質、E10…電解質 溶液、E 2 0…電気化学セル5 0 の電解質溶液、F 1 . F2. F3. …受光面、F22…半導体電極2の裏面, I 2 (R) …不純物、I 2 (Ox) …不純物 I 2 (R) の酸化生成物、L10…電磁波,、P1…多孔質半導体 粒子,P2…増感色素、RE…参照電極、S…スペーサ 一、US10…超音波。



フロントページの続き

(72)発明者 樋口 和夫

愛知県愛知郡長久手町大字長湫字構道41番 地の1 株式会社豊田中央研究所内

(72)発明者 東 博純

愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番 地の1 株式会社豊田中央研究所内 (72)発明者 元廣 友美

愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番

地の1 株式会社豊田中央研究所内

(72)発明者 福本 俊吾

愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地 アイシ

ン精機株式会社内

(72)発明者 遠山 智之

愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地 アイシ

ン精機株式会社内

(72)発明者 豊田 竜生

愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地 アイシ

ン精機株式会社内

Fターム(参考) 5F051 AA14 CB30 FA02 FA03 FA04

GA03

5HO32 AA06 AS16 BB05 BB07 BB10

CC11 CC16 CC17 EE16 EE17

HH07 HH08

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.